**区分４**

（SIP – 様式A-1）

**SIP（戦略的イノベーション創造プログラム）**

**エネルギーキャリア（特定研究開発テーマ）**

**提案意思確認書**

|  |  |
| --- | --- |
| 研究題目 |  |
| 特定研究開発テーマ名（いずれか1つを選択） | （１）水素・アンモニアの製造基盤技術（２）アンモニア利用基盤技術（３）有機ハイドライドの製造・利用基盤技術（４）プロセス基盤技術 |
| 研究責任者氏名 |  |
| 所属機関・部署・役職 |  |
| 研究者番号 |  |
| 研究開発概要 |  |
| 研究開発期間 | 当初 | H26年9月～H31年3月 |
| 最長 | ４年7ヶ月  |
| 研究開発費規模 | 初年度　　　　　　　　千円 | 研究開発費総額　　　 　　　千円（千円未満は四捨五入して下さい） |

（次ページへ続く）

（前ページより続く）

|  |
| --- |
| 研究体制図 |
|  |

(SIP – 様式A-2）